

## Method for examining a specimen, and scanning microscope system

**Publication number:** US2002180965

**Publication date:** 2002-12-05

**Inventor:** ENGELHARDT JOHANN (DE); HOFFMANN JUERGEN (DE)

**Applicant:** LEICA MICROSYSTEMS (DE)

**Classification:**

- **International:** G01J3/36; G01N21/64; G02B21/00; G02B21/06; G01J3/30; G01N21/64; G02B21/00; G02B21/06; (IPC1-7): G01N21/64

- **European:** G01J3/36; G01N21/64H; G02B21/00M4A5M; G02B21/00M4A7M; G02B21/00M4A7U

**Application number:** US20020133654 20020426

**Priority number(s):** DE20011020425 20010426

**Also published as:**

EP1255105 (A1)

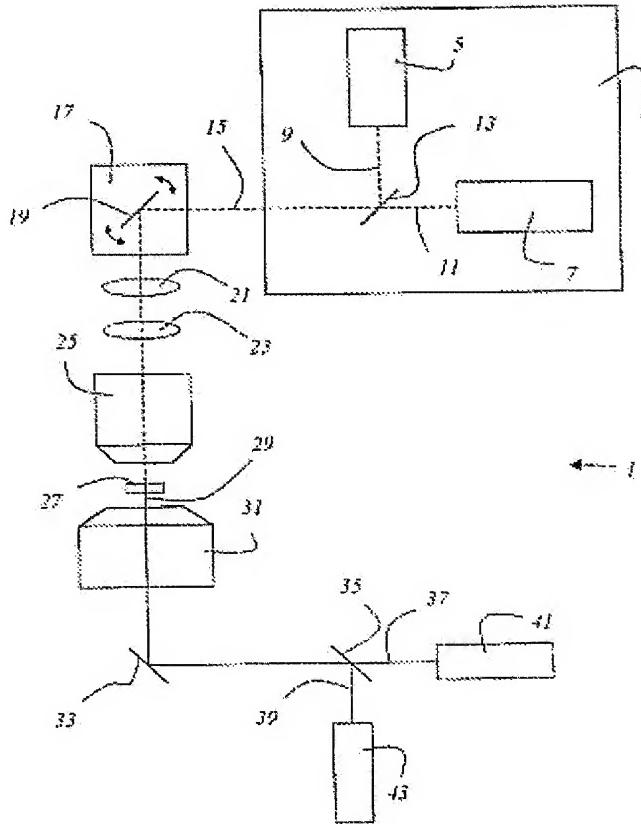
US6961124 (B2)

DE10120425 (A1)

[Report a data error here](#)

### Abstract of US2002180965

A method for examining a specimen (27) that exhibits at least two optical transition lines and is optically excitable at least with light of a first and light of a second wavelength is characterized by the step of illuminating the specimen (27) with illuminating light (15) that generates at least a multiple of the first wavelength and a multiple of the second wavelength; and by the step of detecting the detected light (29) proceeding from the specimen (27). Also disclosed is a scanning microscope system (1) having at least one light source (3) that emits illuminating light (15) for illumination of a specimen (27), the specimen (27) exhibiting at least two optical transition lines and being optically excitable at least with light of a first and light of a second wavelength, having at least one detector (41, 43, 65, 77, 79) for detection of the detected light (29) proceeding from the specimen (27) and an objective (25) for focusing the illuminating light (15) onto a subregion of the specimen (27). The scanning microscope system is characterized in that the illuminating light (15) generates at least a multiple of the first wavelength and a multiple of the second wavelength.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
06.11.2002 Patentblatt 2002/45

(51) Int Cl. 7: G01N 21/31, G02B 21/00

(21) Anmeldenummer: 02100368.6

(22) Anmeldetag: 12.04.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE TR

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 26.04.2001 DE 10120425

(71) Anmelder: Leica Microsystems Heidelberg GmbH  
68165 Mannheim (DE)

(72) Erfinder:

- Engelhardt, Johann, Dr.  
76669 Bad Schönborn (DE)
- Hoffmann, Jürgen, Dr.  
65520 Bad Camberg (DE)

(74) Vertreter: Reichert, Werner F., Dr.

Leica Microsystems AG,  
Corporate Patents + Trademarks Department,  
Ernst-Leitz-Strasse 17-37  
35578 Wetzlar (DE)

### (54) Verfahren zur Untersuchung einer Probe und Scanmikroskop

(57) Ein Verfahren zur Untersuchung einer Probe (27), die mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, ist gekennzeichnet durch den Schritt des Beleuchtens der Probe (27) mit Beleuchtungslicht (15), das mindestens ein Vielfaches der ersten Wellenlänge und ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweist und durch den Schritt des Detektierens des von der Probe (27) ausgehenden Detektionslichtes (29). Weiterhin ist ein Scanmikroskop (1) mit mindestens einer Lichtquelle (3) die Beleuchtungslicht (15) zur Beleuchtung einer Probe (27) emittiert, wobei die Probe (27) mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, mit mindestens einem Detektor (41, 43, 65, 77, 79) zur Detektion des von der Probe (27) ausgehenden Detektionslichtes (29) und einem Objektiv (25) zur Fokussierung des Beleuchtungslichtes (15) auf einen Teilbereich der Probe (27), offenbart. Das Scanmikroskop ist dadurch gekennzeichnet, dass das Beleuchtungslicht (15) mindestens ein Vielfaches der ersten Wellenlänge und ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweist.

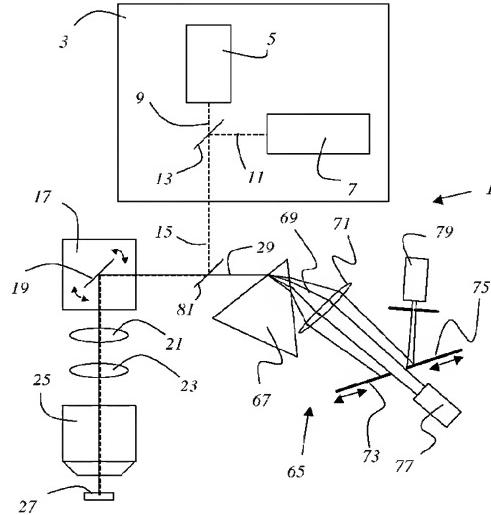


Fig. 4:

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Untersuchung einer Probe, die mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist.

**[0002]** Weiterhin betrifft die Erfindung ein Scannmikroskop mit mindestens einer Lichtquelle, die Beleuchtungslicht zur Beleuchtung einer Probe emittiert, wobei die Probe mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, mit mindestens einem Detektor zur Detektion des von der Probe ausgehenden Detektionslichtes und einem Objektiv zur Fokussierung des Beleuchtungslichtes auf einen Teilbereich der Probe.

**[0003]** Zur Untersuchung von biologischen Proben ist es seit langem üblich, die Probe mit optischen Markern, insbesondere mit Fluoreszenzfarbstoffen zu präparieren. Oft werden, beispielsweise im Bereich der Genuntersuchungen, mehrere unterschiedliche Fluoreszenzfarbstoffe in die Probe eingebracht, die sich spezifisch an bestimmten Probenbestandteilen anlagern. Aus den Fluoreszenzeigenschaften der präparierten Probe können beispielsweise Rückschlüsse auf die Beschaffenheit, die Zusammensetzung der Probe oder auf Konzentrationen bestimmter Stoffe innerhalb der Probe gezogen werden.

**[0004]** In der Scannmikroskopie wird eine Probe mit einem Lichtstrahl beleuchtet, um das von der Probe emittierte Detektionslicht, als Reflexions- oder Fluoreszenzlicht, zu beobachten. Der Fokus eines Beleuchtungslichtstrahles wird mit Hilfe einer steuerbaren Strahlablenkeinrichtung, im Allgemeinen durch Verkippen zweier Spiegel, in einer Probenebene bewegt, wobei die Ablenkachsen meist senkrecht aufeinander stehen, so dass ein Spiegel in x-, der andere in y-Richtung ablenkt. Die Verkippung der Spiegel wird beispielsweise mit Hilfe von Galvanometer-Stellelementen bewerkstelligt. Die Leistung des vom Objekt kommenden Detektionslichtes wird in Abhängigkeit von der Position des Abtaststrahles gemessen. Üblicherweise werden die Stellelemente mit Sensoren zur Ermittlung der aktuellen Spiegelstellung ausgerüstet.

**[0005]** Speziell in der konfokalen Scannmikroskopie wird ein Objekt mit dem Fokus eines Lichtstrahles in drei Dimensionen abgetastet.

**[0006]** Ein konfokales Rastermikroskop umfasst im Allgemeinen eine Lichtquelle, eine Fokussieroptik, mit der das Licht der Quelle auf eine Lochblende - die sog. Anregungsblende - fokussiert wird, einen Strahlteiler, eine Strahlablenkeinrichtung zur Strahlsteuerung, eine Mikroskopoptik, eine Detektionsblende und die Detektoren zum Nachweis des Detektions- bzw. Fluoreszenzlichtes. Das Beleuchtungslicht wird über einen Strahlteiler eingekoppelt. Das vom Objekt kommende Fluoreszenz- oder Reflexionslicht gelangt über die Strahla-

blenkeinrichtung zurück zum Strahlteiler, passiert diesen, um anschließend auf die Detektionsblende fokussiert zu werden, hinter der sich die Detektoren befinden. Diese Detektionsanordnung wird Descan-Anordnung

5 genannt. Detektionslicht, das nicht direkt aus der Fokusregion stammt, nimmt einen anderen Lichtweg und passiert die Detektionsblende nicht, so dass man eine Punktinformation erhält, die durch sequentielles Abtasten des Objekts mit dem Fokus des Beleuchtungslichtstrahles zu einem dreidimensionalen Bild führt. Meist wird ein dreidimensionales Bild durch schichtweise Bilddatennahme erzielt. Kommerzielle Scannmikroskope bestehen meist aus einem Scanmodul, dass an das Stativ eines klassischen Lichtmikroskops angeflanscht wird, wobei das Scanmodul alle genannten zur Abrasterung einer Probe zusätzlich nötigen Elemente beinhaltet.

**[0007]** In der konfokalen Scannmikroskopie kann im Falle der Zweiphotonenanregung (oder Mehrphotonenanregung) auf eine Detektionsblende verzichtet werden, da die Anregungswahrscheinlichkeit vom Quadrat der Photonendichte und damit vom Quadrat der Beleuchtungslichtintensität abhängt, die naturgemäß im Fokus viel höher ist als in den Nachbarregionen. Das zu detektierende Fluoreszenzlicht stammt daher mit großer Wahrscheinlichkeit zum aller größten Teil aus der Fokusregion, was eine weitere Differenzierung von Fluoreszenzphotonen aus dem Fokusbereich von Fluoreszenzphotonen aus den Nachbarbereichen mit einer Blendenanordnung überflüssig macht.

**[0008]** Zur simultanen Beleuchtung mit Licht mehrerer Wellenlängen werden meist mehrere Laser eingesetzt. Aus der EP 0 495 930: "Konfokales Mikroskopystem für Mehrfarbenfluoreszenz" ist eine Anordnung mit einem einzelnen mehreren Laserlinien emittierenden Laser bekannt. In der Praxis werden hierfür in der Regel Mischgaslaser, insbesondere ArKr-Laser, eingesetzt. Zur Detektion sind in der Regel mehrere Detektoren für Detektionslicht unterschiedlicher Wellenlängen vorgesehen. Eine besonders flexible Anordnung zur simultanen Mehrfarbdetektion von Detektionslicht mehrerer Wellenlängen ist in der deutschen Patentschrift DE 199 02 625 "Vorrichtung zur gleichzeitigen Detektion mehrerer Spektralbereiche eines Laserstrahls" offenbart.

**[0009]** Viele Fluoreszenzfarbstoffe sind nur mit ultraviolettem Beleuchtungslicht anregbar. Die Verwendung von ultraviolettem Beleuchtungslicht hat insbesondere für lebende Proben den Nachteil einer sehr viel stärkeren Probenschädigung. Außerdem müssen alle optischen Bauteile für ultraviolettes Licht und für das Fluoreszenzlicht, das auf Grund der Stokeshift eine höhere Wellenlänge aufweist, transparent sein und dürfen durch die Beleuchtung mit ultraviolettem Licht nicht beschädigt werden. Insbesondere bei verkitteten optischen Bauteilen, wie Linsengruppen in einem Mikroskopobjektiv, tritt durch Beleuchtung mit ultraviolettem Licht eine irreversible Schädigung des Kitts und der Linsen auf. Ein weiterer Nachteil der Beleuchtung mit ultraviolettem Licht liegt in der geringeren Eindringtiefe in bio-

logische Proben begründet. Die Nachteile lassen sich durch Zwei- oder Mehrphotonenanregung vermeiden. In der Mehrphotonen-Scanmikroskopie werden die Fluoreszenzphotonen detektiert, die auf einen Zwei- oder Mehrphotonenanregungsprozess zurückzuführen sind. Die Wahrscheinlichkeit eines Zwei-Photonenüberganges ist vom Quadrat der Anregungslichtleistung abhängig. Um hohe Lichtleistungen zu erzielen, ist es daher zweckmäßig, das Beleuchtungslight zu pulsieren, um hohe Pulsspitzenleistungen zu erreichen. Diese Technik ist bekannt und beispielsweise in der amerikanischen Patentschrift US 5,034,613 "Two-photon laser microscopy" und in der deutschen Offenlegungsschrift DE 44 14 940 offenbart. Ein weiterer Vorteil der Mehrphotonenanregung insbesondere in der konfokalen Scanmikroskopie liegt im verbesserten Bleichverhalten; da die Probe nur im Bereich ausreichender Leistungsdichte, also im Fokus eines Beleuchtungslightstrahles, ausbleicht. Außerhalb dieses Bereichs findet im Gegensatz zur Ein-Photonen-Anregung nahezu kein Bleichen statt.

[0010] Alle bekannten Verfahren und Anordnungen zur Untersuchung einer Probe auf der Basis der Mehrphotonenanregung, beschränken sich auf die Anregung eines einzigen Fluoreszenzfarbstoffes. Für viele Anwendungen ist es unverzichtbar, die Probe mit unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoffen oder anderen Markern spezifisch zu markieren, um durch gleichzeitige Anregung aller Fluoreszenzfarbstoffe und Mehrfarbdetektion Informationen über die räumliche Struktur oder die Zusammensetzung der Probe zu erhalten. Die gleichzeitige Anregung mehrerer UV-Fluoreszenzfarbstoffe ist derzeit nur mit Ein-Photonen-Anregung möglich, so dass die negativen Auswirkungen des Einstrahlens von ultraviolettem Licht voll zum Tragen kommen.

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren vorzuschlagen, das eine simultane Mehrfarbdetektion bei verbessertem Bleichverhalten, insbesondere bei im ultravioletten Spektralbereich anregbaren Proben, ermöglicht.

[0012] Obige Aufgabe wird durch ein Verfahren gelöst, das gekennzeichnet ist durch folgende Schritte:

- Beleuchten der Probe (27) mit Beleuchtungslight (15), das Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der ersten Wellenlänge aufweisen, und das andere Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen, und
- Detektieren des von der Probe (27) ausgehenden Detektionslichtes (29).

[0013] Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung ein Scanmikroskop anzugeben, das eine simultane Mehrfarbdetektion bei verbessertem Bleichverhalten, insbesondere bei im ultravioletten Spektralbereich anregbaren Proben ermöglicht.

[0014] Diese Aufgabe wird durch ein Scanmikroskop

gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, dass das Beleuchtungslight (15) Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der ersten Wellenlänge aufweisen, und dass das Beleuchtungslight (15) andere Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen.

[0015] Die Erfindung hat den Vorteil, dass mit verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen markierte Proben bei simultaner Anregung und bei wesentlich verbessertem Bleichverhalten untersuchbar sind.

10 [0016] In einem weiteren Verfahrensschritt erfolgt das Fokussieren des Beleuchtungslights auf einen Teilbereich der Probe, wodurch eine höhere Leistungsdichte und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Mehrphotonenanregung entsteht. In einem weiteren Schritt

15 wird die Probe durch sukzessives Führen des Beleuchtungslichtes über mehrere Teilbereiche abgerastert. Zum Führen des Beleuchtungslichtes dient vorzugsweise eine Strahlablenkeinrichtung mit drehbar gelagerten Spiegeln, die von Galvanometern angetrieben werden.

20 [0017] Ganz besonders vorteilhaft ist eine Ausführungsvariante, bei der das Detektieren des von der Probe ausgehenden Lichtes konfokal erfolgt. Hierzu ist eine Detektionsblende den Detektoren vorgeordnet, die nur Licht, das aus dem beleuchteten Teilbereich stammt,

25 passieren lässt. Eine andere Ausführungsform arbeitet in der sog. Non-Scan-Detektion ohne Detektionsblende. Da die Anregungswahrscheinlichkeit beispielsweise einer Zwei-Photonenanregung vom Quadrat der Photondichte und damit vom Quadrat der Beleuchtungslightintensität abhängt, die naturgemäß im Fokus viel höher ist als in den Nachbarregionen, stammt das am Detektor eintreffende Licht mit großer Wahrscheinlichkeit zum aller größten Teil aus der Fokusregion, was eine weitere Differenzierung von Fluoreszenzphotonen

30 aus dem Fokusbereich von Fluoreszenzphotonen aus den Nachbarbereichen mit Hilfe einer Detektionsblende entbehrlich macht.

[0018] Zum Detektieren sind in einer Ausgestaltung dichroitische Filter vorgesehen, die das von der Probe

40 ausgehende Detektionslicht, das mehrere Wellenlängen beinhaltet, entsprechend der Wellenlänge bzw. entsprechend einzelner Wellenlängenbereiche mehreren Detektoren zuordnet. Die Detektoren können beispielsweise Photomultiplier, Halbleiterdetektoren, wie Photodioden oder Avalanche-Photodioden, sein. Sie wandeln das Detektionslicht in ein Detektionssignal, dessen Amplitude von der Leistung des Detektionslichtes abhängt, vorzugsweise zu diesem proportional ist, um. In einer ganz besonders bevorzugten Ausgestaltung ist der Detektor ein Multibanddetektor.

[0019] Beim Abrastern der Probe werden die Detektionssignale der Position der abgerasterten Teilbereiche zugeordnet, um die Detektionssignale auf einem Display zu einem zwei- oder dreidimensionalen Bild angeordnet darzustellen.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das Beleuchtungslight gepulst. Die Lichtquelle beinhaltet hierzu mindestens zwei Pulslaser, die Lich-

impulszüge, die ein Vielfaches der ersten und ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen emittieren, wobei die Lichtimpulszüge mit einem dichroitischen Strahleiter zu einem Beleuchtungslightstrahl zusammengeführt sind. Die Pulslaser sind vorzugsweise derart ausgeführt, dass die Lichtimpulse kürzer als 1 ps sind.

[0021] In einer anderen Ausführungsvariante beinhaltet die Lichtquelle nur einen Pulslaser, der Licht der erforderlichen Wellenlängen simultan emittiert.

[0022] In einer ganz besonders bevorzugten Ausführung beinhaltet die Lichtquelle einen Pulslaser und einen diesem nachgeordneten Strahleiter, der das emittierte Licht zu einem ersten und einem zweiten Teilstrahl aufteilt. In einem der Strahlengänge der Teilstrahlen ist ein wellenlängenveränderndes Mittel, wie beispielsweise ein Optisch-Parametrischer-Oszillator oder ein Kristall zur Frequenzvervielfachung angeordnet.

[0023] Besonders vorteilhaft ist weiterhin eine Ausführungsvariante, bei der die Lichtquelle ein mikrostrukturiertes optisches Element umfasst, auf das das Licht eines Lasers fokussiert ist, wobei in dem mikrostrukturierten optischen Element eine Umwandlung in Licht anderer Wellenlängen, vorzugsweise in ein breites Wellenlängenspektrum, stattfindet.

[0024] Das mikrostrukturierte optische Element ist in einer bevorzugten Ausgestaltung des Scanmikroskops aus einer Vielzahl von mikrooptischen Strukturelementen aufgebaut, die zumindest zwei unterschiedliche optische Dichten aufweisen. Ganz besonders bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei der das optische Element einen ersten Bereich und einen zweiten Bereich beinhaltet, wobei der erste Bereich eine homogene Struktur aufweist und in dem zweiten Bereich eine mikroskopische Struktur aus mikrooptischen Strukturelementen gebildet ist. Von Vorteil ist es außerdem, wenn der erste Bereich den zweiten Bereich umschließt. Die mikrooptischen Strukturelemente sind vorzugsweise Kanülen, Stege, Waben, Röhren oder Hohlräume.

[0025] Das mikrostrukturierte optische Element besteht in einer anderen Ausgestaltung aus nebeneinander angeordnetem Glas- oder Kunststoffmaterial und Hohlräumen. Besonders zu bevorzugen ist die Ausführungsvariante, bei der das mikrostrukturierte optische Element aus Photonic-Band-Gap-Material besteht und als Lichtleitfaser ausgestaltet ist. Vorzugsweise ist zwischen dem Laser und der Lichtleitfaser eine optische Diode vorgesehen, die Rückreflexionen des Lichtstrahles die von den Enden der Lichtleitfaser herrühren, unterdrückt.

[0026] Eine ganz besonders bevorzugte und einfach zu realisierende Ausführungsvariante beinhaltet als mikrostrukturiertes optisches Element eine herkömmliche Lichtleitfaser mit einem Faserkerndurchmesser von ca. 9 µm, die zumindest entlang eines Teilstücks eine Verjüngung aufweist. Lichtleitfasern dieser Art sind als sog. "tapered fibers" bekannt. Vorzugsweise ist die Lichtleitfaser insgesamt 1 m lang und weist eine Verjüngung auf

einer Länge von 30 mm bis 90 mm auf. Der Durchmesser der gesamten Faser beträgt in einer bevorzugten Ausgestaltung im Bereich der Verjüngung ca. 2 µm.

[0027] In einer weiteren Ausführungsform sind zumindest einige der Photonen des Beleuchtungslichtes verschränkt. In der Patentschrift US 5,796,477 ist ein Verschränkte-Photonen-Mikroskop offenbart, das die Vorteile der Mehrphotonenanregung aufweist, das jedoch extrem hohe Anregungslichtleistungen und die damit verbundenen Nachteile vermeidet. Anstelle von unabhängig voneinander entstandenen Photonen, werden verschränkte Photonen zur Anregung der Probe verwendet. Die Photonen befinden sich in einem sog. quantenmechanisch verschränkten Zustand. Die Wahrscheinlichkeit der Anregung eines Fluorophors in der Probe ist bei der Beleuchtung mit verschränkten Photonen linear von der Anregungslichtleistung und nicht, wie bei der bekannten Zweiphotonenanregung, vom Quadrat der Anregungslichtleistung abhängig; denn im Fokus passen bei geeigneten Randbedingungen verschränkte Photonen hinsichtlich Zeit und Ort prinzipiell immer zueinander.

[0028] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand schematisch dargestellt und wird anhand der Figuren nachfolgend beschrieben, wobei gleich wirkende Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Dabei zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop,

30 Fig. 2 ein weiteres erfindungsgemäßes Scanmikroskop,

35 Fig. 3 ein weiteres erfindungsgemäßes Scanmikroskop mit einem Multibanddetektor,

Fig. 4 ein weiteres erfindungsgemäßes Scanmikroskop mit einem Multibanddetektor und

40 Fig. 5 eine Lichtquelle für ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop.

[0029] Fig. 1 zeigt schematisch ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1 mit einer Lichtquelle 3, die einen ersten und einen zweiten Laser 5, 7, die als modenverkoppelte Titan-Saphir-Laser ausgeführt sind, beinhaltet. Das von dem ersten Laser 5 emittierte Licht 9, das eine Wellenlänge von 780 nm aufweist, und das von dem zweiten Laser 7 emittierte Licht 11, das eine Wellenlänge von 960 nm aufweist, wird mit einem dichroitischen Strahleiter 13 zu dem Beleuchtungslicht 15 vereinigt. Das zu einem Strahl geformte Beleuchtungslicht 15 gelangt zu einer Strahlablenkeinrichtung 17, die einen kardanisch aufgehängten Spiegel 19 beinhaltet. Durch die Scanoptik 21, die Tubusoptik 23 und das Objektiv 25, wird das zu einem Strahl geformte Beleuchtungslicht 15 über bzw. durch die Probe 27, die zwei bei 390 nm bzw. bei 480 nm optisch anregbare Fluores-

zenzfarbstoffe beinhaltet, geführt. Das von der Probe 27 ausgehende Detektionslicht 29 wird von einem Kondensor 31 kollimiert und von einem Spiegel 33 zu einem dichroitischen Strahlteiler 35 reflektiert, der das Detektionslicht räumlich spektral in zwei Teildetektionslichtstrahlen 37, 39 aufteilt, die von zwei Detektoren 41, 43, die beide als Photomultiplier ausgeführt sind detektiert werden und jeweils in ein in der Amplitude zur Leistung der Teildetektionslichtstrahlen 37, 39 proportionales elektrisches Signal umgewandelt werden.

[0030] Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1, das ebenso, wie das in Fig. 1 gezeigte Scanmikroskop in Non-Descan-Detektion arbeitet. Die Lichtquelle 3 dieser Ausführung beinhaltet einen Laser 45, der als modenverkoppelte Titan-Saphir-Laser ausgeführt ist. Das Licht 47 des Lasers 45 wird mit einem Strahlteiler 49 in einen ersten und zweiten Teillichtstrahl 51 und 53 aufgespalten. Der Teillichtstrahl 53 gelangt zu einem Optisch-Parametrischen-Oszillator 55. Der vom Optisch-Parametrischen-Oszillator 55 ausgehende Teillichtstrahl 57 wird zu einem dichroitischen Strahlvereiniger 59 geführt, um dort mit dem ersten Teillichtstrahl 51, der über die Spiegel 61 und 63 geführt ist, zum Beleuchtungslicht 15 vereinigt zu werden.

[0031] Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1, das ebenso, wie das in Fig. 1 gezeigte Scanmikroskop in Non-Descan-Detektion arbeitet. Zur Detektion ist ein Multibanddetektor 65 vorgesehen. Das Detektionslicht 29 wird mit einem Prisma 67 räumlich spektral aufgespalten. Eine weitere Möglichkeit der spektralen Aufspaltung ist die Verwendung eines Reflexions-, oder Transmissionsgitters. Der spektral aufgespaltene Lichtfächter 69 wird mit der Fokussieroptik 71 fokussiert und trifft anschließend auf eine Spiegelblendenanordnung 73, 75. Die Spiegelblendenanordnung 73, 75, die Mittel zur spektralen, räumlichen Aufspaltung (Prisma 67), die Fokussieroptik 71 und die Detektoren 77 und 79 werden zusammen als Multibanddetektor 65 bezeichnet. Ein Teil des aufgespaltenen Lichtfächters 69 des Detektionslichtes 29, der nur Licht eines vorgewählten Spektralbereichs umfasst, passiert die Spiegelblendenanordnung und wird von dem Detektor 77, der als Photomultiplier ausgeführt ist detektiert. Ein anderer Teil des aufgespaltenen Lichtfächters 69 wird an der Spiegelblendenanordnung 75 reflektiert und gelangt zu Detektor 79, der ebenfalls als Photomultiplier ausgeführt ist. Die Spiegelblendenanordnungen sind, in den durch die Doppelpfeile illustrierten Richtungen verschiebar, so dass die spektralen Detektionsbereiche des den Detektoren 77, 79 zugeführten Lichtes kontinuierlich einstellbar sind. Es ist möglich, jedoch der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt, noch weitere Detektoren einzubauen und weiteren Spiegelblenden zuzuordnen. In den Detektoren 77, 79 werden elektrische, zur Leistung des von der Probe 27 ausgehenden Detektionslichtes 29 des jeweiligen Spektralbereichs proportionale Detektionssignale erzeugt, die in einer nicht gezeigten Steuerrund Verarbeitungseinheit den in der Strahlablenkein-

richtung mit Hilfe eines Positionssensors erfassten Positionssignalen zugeordnet werden. Anschließend werden sie mit einem PC zu einem Abbild zusammengesetzt. Dieser Vorgang ist dem Fachmann geläufig und der Übersichtlichkeit wegen nicht dargestellt. Wegelassen sind wegen der besseren Anschaulichkeit außerdem einige optische Elemente zur Führung und Formung der Lichtstrahlen. Diese sind einem auf diesem Gebiet tätigen Fachmann hinlänglich bekannt.

5 [0032] Fig. 4 zeigt ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1 mit Descan-Detektion. Das Beleuchtungslicht 15 der Lichtquelle 3 wird von einem dichroitischen Strahlteiler 81 zur Strahlablenkeinrichtung 17 reflektiert und von dieser durch die Scanoptik 21, die Tubusoptik 23 und das Objektiv 25 hindurch über bzw. durch die Probe 27 geführt. Das von der Probe 27 ausgehende Detektionslicht 29 gelangt auf denselben Lichtweg über die Strahlablenkeinrichtung 17 zurück zum dichroitischen Strahlteiler 81, passiert diesen und die der Übersichtlichkeit wegen nicht gezeigte Detektionsblende und trifft anschließend auf den Multibanddetektor 65.

[0033] Fig. 5 zeigt eine Lichtquelle 3 für ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1, die einen Laser 45 beinhaltet, der als diodenergelpumpter, modengekoppelter Titan:Saphir-Laser ausgeführt ist und der einen gepulsten Lichtstrahl 83, der gestrichelt gezeichnet ist, emittiert. Die Dauer der Lichtimpulse beträgt ca. 100 fs bei einer Repetitionsrate von ca. 80 MHz. Der Lichtstrahl 83 wird mit der Fokussieroptik 85, die als Zoomoptik ausgestaltet und entlang der Fortpflanzungsrichtung des Lichtstrahles verschiebbar angeordnet ist, auf ein mikrostrukturiertes optisches Element 87, das aus einer Lichtleiterfaser 89 aus Photonic-Band-Gap-Material besteht, fokussiert. In dem mikrostrukturierten optischen Element 87 wird das Licht des Lasers spektral verbreitert. Aus dem Spektrum des spektral verbreiterten Lichts 91, das Wellenlängen von ca. 300 nm bis 1600 nm aufweist, wird mit einem Bandfilter 93 Licht zweier zur erfindungsgemäßen Beleuchtung geeigneter Wellenlängen herausgefiltert, das das Beleuchtungslicht 15 bildet.

[0034] Die Erfindung wurde in Bezug auf eine besondere Ausführungsform beschrieben. Es ist jedoch selbstverständlich, dass Änderungen und Abwandlungen durchgeführt werden können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

#### Bezugszeichenliste:

- |    |               |
|----|---------------|
| 50 | [0035]        |
| 1  | Scanmikroskop |
| 3  | Lichtquelle   |
| 5  | erster Laser  |
| 7  | zweiter Laser |
| 9  | Licht         |
| 11 | Licht         |

13	dichroitischer Strahlteiler
15	Beleuchtungslicht
17	Strahlablenkeinrichtung
19	kardanisch aufgehängter Spiegel
21	Scanoptik
23	Tubusoptik
25	Objektiv
27	Probe
29	Detektionslicht
31	Kondensor
33	Spiegel
35	dichroitischer Strahlteiler
37	Teildetektionslichtstrahl
39	Teildetektionslichtstrahl
41	Detektor
43	Detektor
45	Laser
47	Licht
49	Strahlteiler
51	Teillichtstrahl
53	Teillichtstrahl
55	Optisch-Parametrischer-Oszillator
57	Teillichtstrahl
59	dichroitischer Strahlvereiniger
61	Spiegel
63	Spiegel
65	Multibanddetektor
67	Prisma
69	spektral aufgespaltener Lichtfächer
71	Fokussieroptik
73	Spiegelblendenanordnung
75	Spiegelblendenanordnung
77	Detektor
79	Detektor
81	dichroitischer Strahlteiler
83	Lichtstrahl
85	Fokussieroptik
87	mikrostrukturiertes optisches Element
89	Lichtleitfaser
91	spektral verbreitetes Licht
93	Bandfilter

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Untersuchung einer Probe (27), die mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, **gekennzeichnet durch** folgende Schritte:

- Beleuchten der Probe (27) mit Beleuchtungslicht (15), das Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der ersten Wellenlänge aufweisen, und das andere Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen, und
- Detektieren des von der Probe (27) ausgehen-

- den Detektionslichtes (29).
2. Verfahren nach Anspruch 1, **gekennzeichnet durch** den weiteren Schritt:
- Fokussieren des Beleuchtungslichtes (15) auf einen Teilbereich der Probe (27).
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **gekennzeichnet durch** den weiteren Schritt:
- Abrastern der Probe (27) **durch** sukzessives Führen des Beleuchtungslichtes (15) über mehrere Teilbereiche.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Detektieren konfokal erfolgt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **gekennzeichnet durch** die weiteren Schritte:
- Umwandeln des Detektionslichtes (29) in ein Detektionssignal, dessen Amplitude von der Leistung Detektionslichtes (29) abhängt.
  - Zuordnen der Detektionssignale zu den abgerasterten Teilbereichen.
6. Verfahren nach Anspruch 5, **gekennzeichnet durch** den weiteren Schritt:
- Darstellen des Detektionssignals auf einem Display.
7. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Detektieren in mindestens zwei Detektionskanälen in Abhängigkeit von der Wellenlänge des Detektionslichtes erfolgt.
8. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Beleuchtungslicht (15) gepulst ist.
9. Scannmikroskop (1) mit mindestens einer Lichtquelle (3) die Beleuchtungslicht (15) zur Beleuchtung einer Probe (27) emittiert, wobei die Probe (27) mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, mit mindestens einem Detektor (41, 43, 65, 77, 79) zur Detektion des von der Probe (27) ausgehenden Detektionslichtes (29) und einem Objektiv (25) zur Fokussierung des Beleuchtungslichtes (15) auf einen Teilbereich der Probe (27), **dadurch gekennzeichnet, dass** das Beleuchtungslicht (15) Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der ersten Wellenlänge aufweisen, und dass das Beleuchtungslicht (15) an-

dere Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen.

10. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtquelle (3) mindestens 5 einen Laser (5, 7, 45) beinhaltet, der repetierend Lichtimpulse emittiert.
11. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtimpulse zeitlich kürzer als 1 ps sind. 10
12. Scanmikroskop (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtquelle (3) ein mikrostrukturiertes optisches Element (87) 15 beinhaltet.
13. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** das mikrostrukturierte optische Element aus Photonic-Band-Gap-Material besteht. 20
14. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** das mikrostrukturierte optische Element als Lichtleitfaser (89) ausgestaltet ist. 25
15. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtquelle einen Optisch-Parametrischen-Oszillatoren (55) beinhaltet. 30

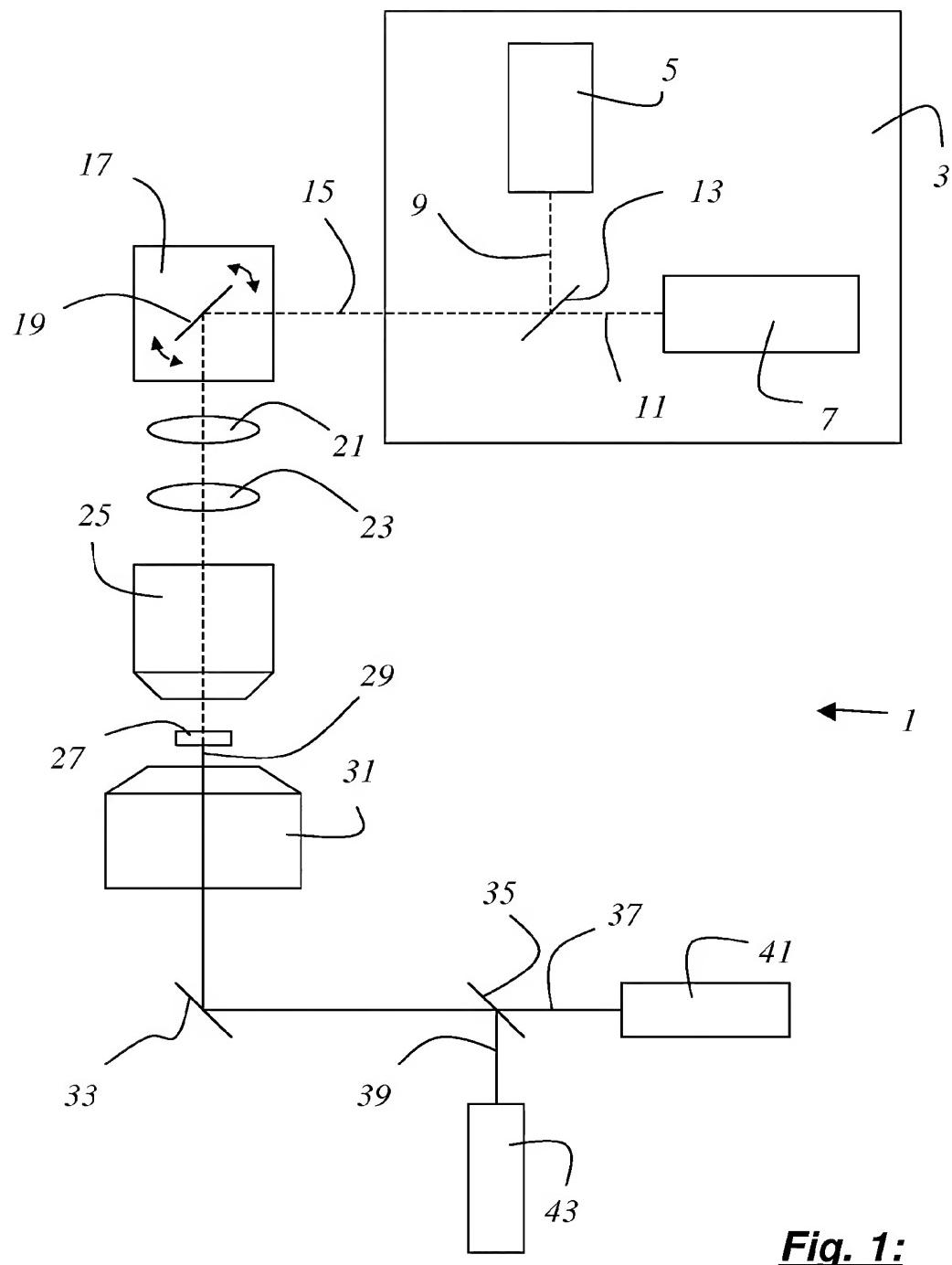
35

40

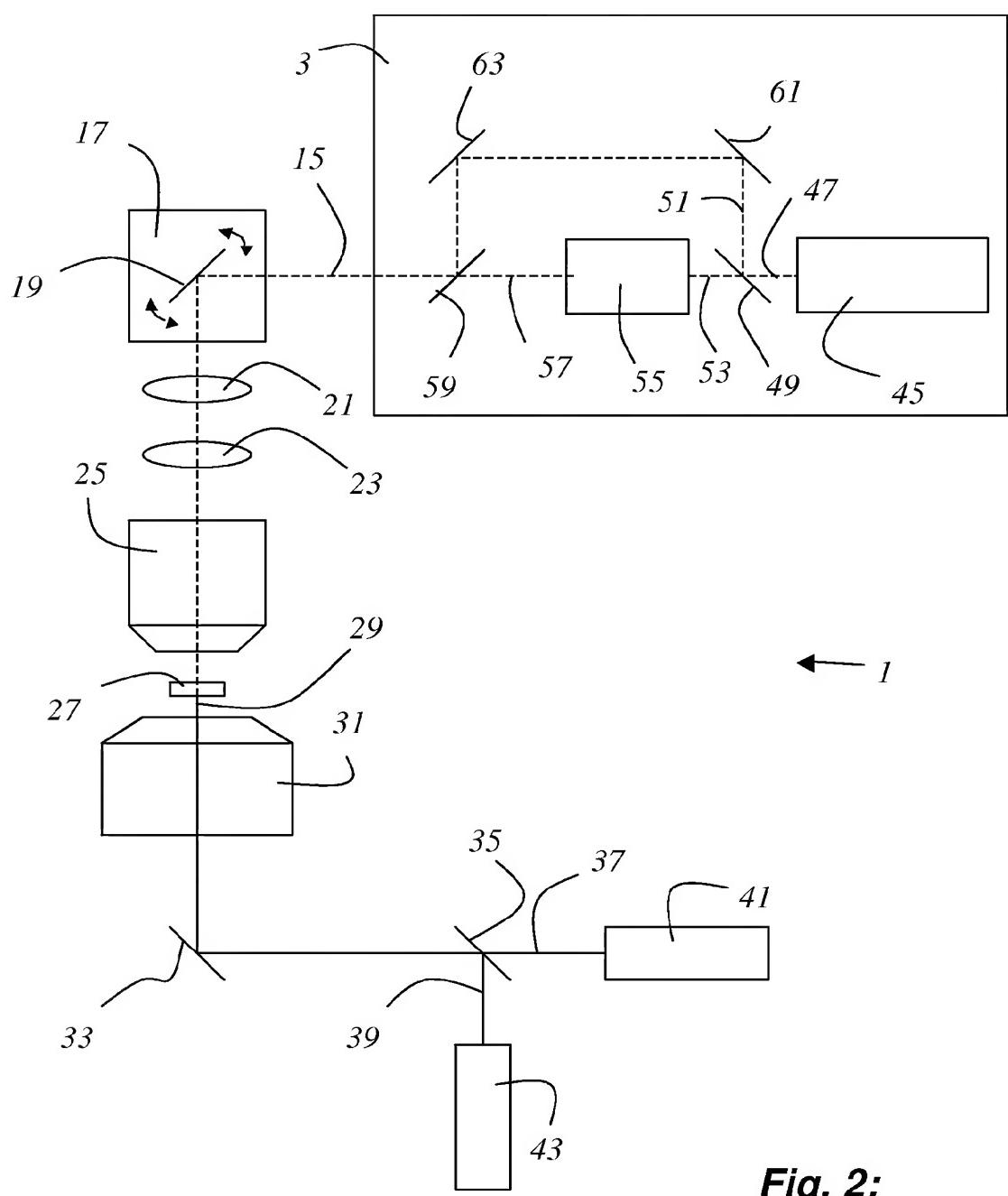
45

50

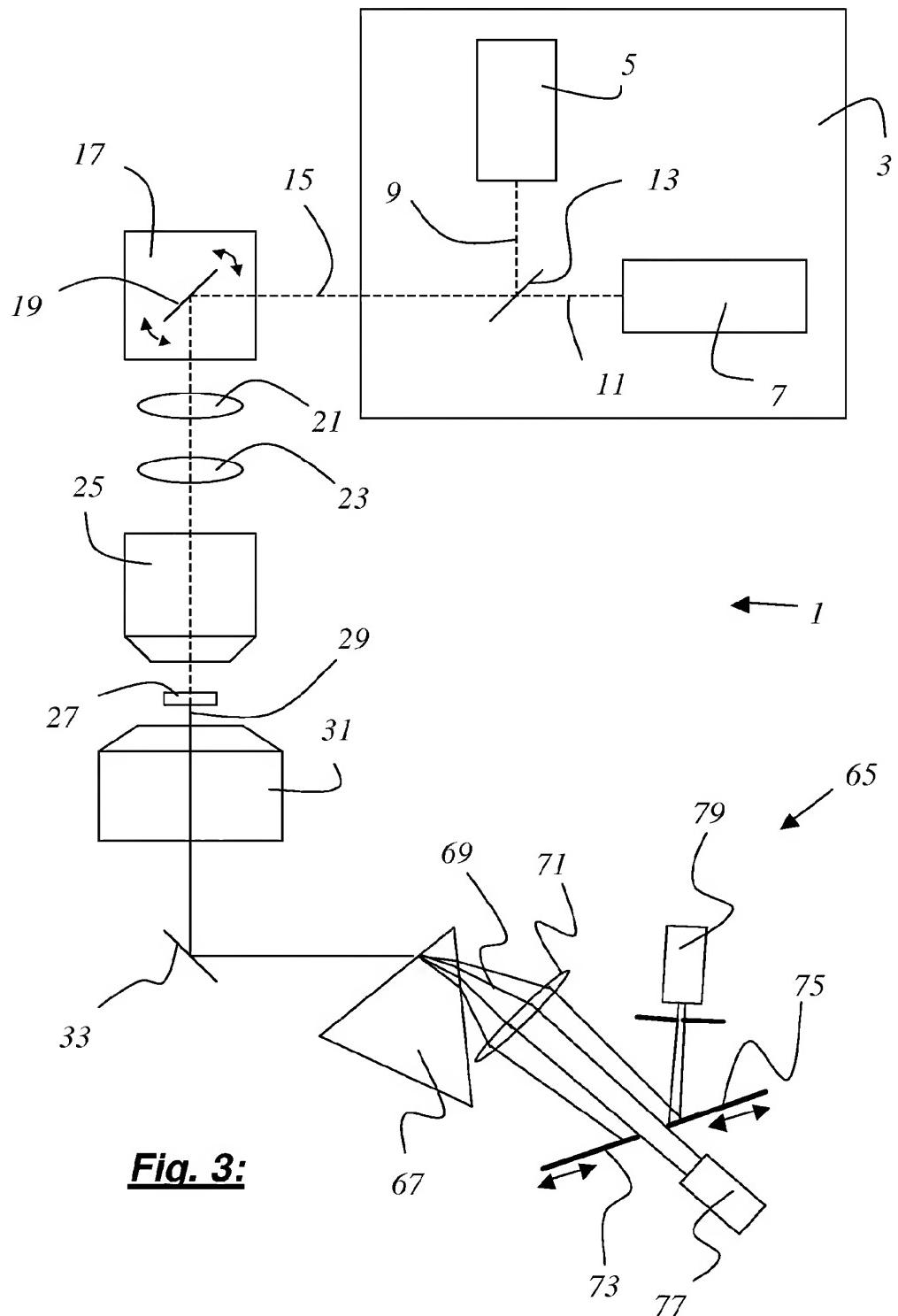
55

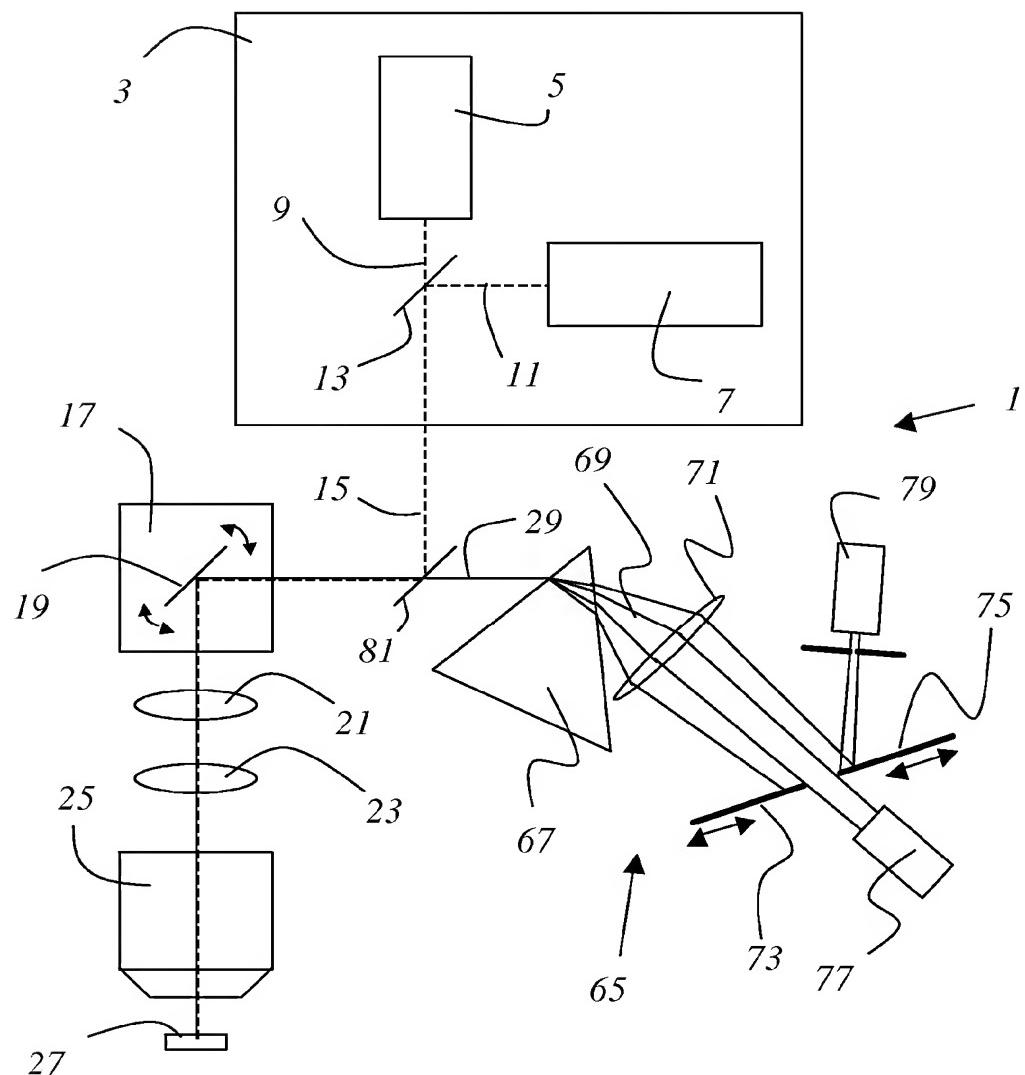


**Fig. 1:**

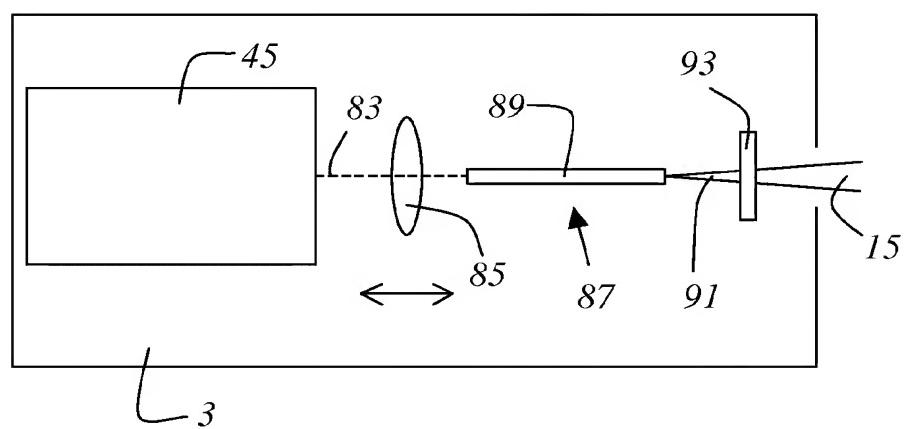


**Fig. 2:**





**Fig. 4:**



**Fig. 5:**



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 02 10 0368

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrift Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
D, X	US 5 796 477 A (TEICH MALVIN CARL ET AL) 18. August 1998 (1998-08-18) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 65 - Spalte 3, Zeile 60 * * Spalte 6, Zeile 17 - Spalte 7, Zeile 21 * * Spalte 10, Zeile 10 - Zeile 33 * * Abbildung 6 *	1-3, 7-11	G01N21/31 G02B21/00
Y	---	12-15	
X	US 6 159 686 A (ROSSI MICHEL J ET AL) 12. Dezember 2000 (2000-12-12) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 12 * * Spalte 5, Zeile 45 - Spalte 7, Zeile 35 * * Spalte 30, Zeile 29 - Zeile 34 * * Spalte 32, Zeile 42 - Spalte 34, Zeile 19 * * Spalte 38, Zeile 13 - Zeile 46 * * Spalte 40, Zeile 25 - Zeile 30 * * Abbildungen 1,2,6,26 *	1-10	
Y	---	12-15	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
X	US 5 891 738 A (SOINI ERKKI ET AL) 6. April 1999 (1999-04-06) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 66 - Spalte 4, Zeile 12 * * Spalte 5, Zeile 18 - Spalte 7, Zeile 58 * * Spalte 9, Zeile 1 - Zeile 23 * * Spalte 11, Zeile 47 - Spalte 12, Zeile 46 * * Abbildungen 1,6,7 *	1,4,7,8	G01N G02B G02F
	---	-/-	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
MÜNCHEN	10. September 2002	Haller, M	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE:			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet	T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie	E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist		
A : technologischer Hintergrund	D : In der Anmeldung angeführtes Dokument		
O : nichtschriftliche Offenbarung	I : aus anderen Gründen angeführtes Dokument		
P : Zwischenliteratur	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		



Europäisches  
Patentamt

### EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 02 10 0368

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betritt Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y	US 6 154 310 A (GALVANAUSKAS ALMANTAS ET AL) 28. November 2000 (2000-11-28) * Zusammenfassung * * Spalte 1, Zeile 49 – Spalte 2, Zeile 5 * * Spalte 4, Zeile 8 – Zeile 15 * * Spalte 5, Zeile 24 – Spalte 6, Zeile 49 * * Spalte 7, Zeile 42 – Zeile 67 *	12-14	
A	---	1-11,15	
Y	US 6 020 591 A (SQUIER JEFF A ET AL) 1. Februar 2000 (2000-02-01) * Zusammenfassung * * Spalte 6, Zeile 38 – Zeile 49 *	15	
A	---	1-14	
A	US 6 166 385 A (WEBB WATT W ET AL) 26. Dezember 2000 (2000-12-26) * Zusammenfassung * * Spalte 4, Zeile 27 – Zeile 54 *	1-15	
D,A	US 5 034 613 A (DENK WINFRIED ET AL) 23. Juli 1991 (1991-07-23) * Zusammenfassung * * Spalte 6, Zeile 38 – Zeile 66 *	1-15	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
A	DE 197 33 195 A (ZEISS CARL JENA GMBH) 4. Februar 1999 (1999-02-04) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 30 – Spalte 5, Zeile 57 * * Abbildungen 2-4 *	1-15	
	---	-/-	
<p>Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt</p>			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
MÜNCHEN	10. September 2002	Haller, M	
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet      Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie      A : technologischer Hintergrund      O : nichtschriftliche Offenbarung      P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze      E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist      D : in der Anmeldung angeführtes Dokument      L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument      &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 02 10 0368

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betreff Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	DE 199 06 757 A (LEICA MICROSYS HEIDELBERG GMBH) 2. Dezember 1999 (1999-12-02) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 29 - Spalte 3, Zeile 35 * * Spalte 5, Zeile 3 - Zeile 63 *	12-15	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
MÜNCHEN	10. September 2002	Haller, M	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Überarbeitung P : Zwischenfotografie			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 10 0368

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

10-09-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5796477	A	18-08-1998	KEINE		
US 6159686	A	12-12-2000		US 5698397 A US 5674698 A US 6312914 B1 US 5736410 A US 6399397 B1 US 5891656 A AT 170004 T CA 2144527 A1 DE 69320484 D1 DE 69320484 T2 DK 660936 T3 EP 0660936 A1 EP 0723146 A1 ES 2123063 T3 JP 8501632 T WO 9407142 A1	16-12-1997 07-10-1997 06-11-2001 07-04-1998 04-06-2002 06-04-1999 15-09-1998 31-03-1994 24-09-1998 24-12-1998 25-05-1999 05-07-1995 24-07-1996 01-01-1999 20-02-1996 31-03-1994
US 5891738	A	06-04-1999		FI 96641 B FI 951040 A DE 69615818 D1 DE 69615818 T2 EP 0804732 A1 WO 9622531 A1 JP 3215428 B2 JP 10512670 T EP 0815447 A1 WO 9627798 A1 JP 11503824 T US 6204068 B1	15-04-1996 08-09-1996 15-11-2001 06-06-2002 05-11-1997 25-07-1996 09-10-2001 02-12-1998 07-01-1998 12-09-1996 30-03-1999 20-03-2001
US 6154310	A	28-11-2000		DE 19853669 A1 JP 11284260 A US 6334011 B1 US 2002034199 A1	27-05-1999 15-10-1999 25-12-2001 21-03-2002
US 6020591	A	01-02-2000		JP 11072711 A	16-03-1999
US 6166385	A	26-12-2000		AU 700560 B2 AU 6972496 A CA 2231222 A1 DE 852716 T1 EP 0852716 A1 JP 10512959 T JP 2002139436 A	07-01-1999 09-04-1997 27-03-1997 19-07-2001 15-07-1998 08-12-1998 17-05-2002

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 10 0368

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendifikumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und erfolgen ohne Gewähr.

10-09-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patendifikument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6166385	A		NO NZ WO US	981032 A 318277 A 9711355 A1 6344653 B1	04-05-1998 25-02-1999 27-03-1997 05-02-2002
US 5034613	A	23-07-1991	AT DE DE EP EP ES HK JP JP WO	170636 T 69032621 D1 69032621 T2 0500717 A1 0807814 A1 2123501 T3 1010411 A1 2848952 B2 5503149 T 9107651 A1	15-09-1998 08-10-1998 25-03-1999 02-09-1992 19-11-1997 16-01-1999 07-04-2000 20-01-1999 27-05-1993 30-05-1991
DE 19733195	A	04-02-1999	DE JP US	19733195 A1 11149045 A 6356088 B1	04-02-1999 02-06-1999 12-03-2002
DE 19906757	A	02-12-1999	DE WO EP JP	19906757 A1 9942884 A1 1055144 A1 2002504708 T	02-12-1999 26-08-1999 29-11-2000 12-02-2002

EPO-FORM P045

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang . siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82